

# DIN 58141-6:2011-03 (D)

## Messung von faseroptischen Elementen - Teil 6: Bestimmung des mechanischen Biegeradius für kurzzeitige Anwendungen von Lichtleitfasern; Text Deutsch und Englisch

---

| <b>Inhalt</b>        |  | <b>Seite</b> |
|----------------------|--|--------------|
| <b>Vorwort .....</b> |  | <b>3</b>     |
| <b>1</b>             | <b>Anwendungsbereich .....</b>               | <b>4</b>     |
| <b>2</b>             | <b>Bezeichnung des Verfahrens .....</b>      | <b>4</b>     |
| <b>3</b>             | <b>Kurzbeschreibung des Verfahrens .....</b> | <b>4</b>     |
| <b>4</b>             | <b>Messgeräte und Hilfsmittel .....</b>      | <b>4</b>     |
| <b>5</b>             | <b>Probe .....</b>                           | <b>4</b>     |
| <b>5.1</b>           | <b>Anzahl .....</b>                          | <b>4</b>     |
| <b>5.2</b>           | <b>Vorbehandlung .....</b>                   | <b>4</b>     |
| <b>6</b>             | <b>Durchführung der Messung .....</b>        | <b>4</b>     |
| <b>7</b>             | <b>Auswertung .....</b>                      | <b>5</b>     |
| <b>8</b>             | <b>Messbericht .....</b>                     | <b>5</b>     |